PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-286594

(43)Date of publication of application: 03.10.2002

(51)Int CI

G01N 1/10

G01N 1/00 GO1N 37/00

(21)Application number: 2001-093808

to the particulates 1.

(22)Date of filing:

28.03.2001

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

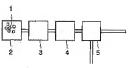
(72)Inventor: MURAKAMI MINEYUKI

(54) MECHANISM FOR CONVEYING FINE PARTICULATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a dead volume (ineffective volume) as a system, and to isolate a target particulate from various kinds of fine particulate groups to be conveyed, using the fine particulate as one portion of a reactor in the system.

SOLUTION: This fine particulate conveying mechanism having a suspension chamber 2 for holding a suspension containing fine particulates 1, and a fluidization mechanism 3 for fluidizing a fluid to convey the particulates 1 has a diffusion mechanism 4 communicated with the suspension chamber 2 to diffuse the particulates 1, and an isolation mechanism 5 communicated with the diffusion mechanism 4 to separate the particulates 1 one by one by applying force



(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-286594 (P2002-286594A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

(51) Int.Cl.?	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G01N 1/10		G01N 1/10	A 2G052
			G
1/00	101	1/00	1 0 1 F
37/00	1 0 1	37/00	1 0 1

審査請求 未請求 請求項の数10 〇L (全 9 頁)

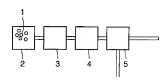
(71) 出願人	人 000000376 オリンパス光学工業株式会社	
(72)発明者 (74)代理人 ドターム(参	東京都改谷区橋ヶ谷2丁目43番2号 村上 幹賀 東京都設谷区焼ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内 100059479 寿理土 鈴江 武彦 (外4名) 考) 20052 AD06 AD09 AD26 AD29 BA05 BA24 CA02 CA03 CA04 CA11 ED10 ED11 ED14 ED15	
	(72)発明者 (74)代理人	

(54) 【発明の名称】 微粒子搬送機構

(57) 【要約】

【課題】システムにおける反応器の一部として微粒子を 利用し、システムの系としてのデッドボリューム(無効 体稿)を小さくし、種々の微粒子群から目的の粒子を単 解、確認する微粒子做遊機構を提供する。

【解決手段】 微粒子1 を含む懸濁液を保持する懸濁液チャンパ2 た。 滋体を流動する流動機構3 を有し、微粒子」を搬送するための微粒子構造機構において、上記懸濁 減テャンパ2 に逆通し微粒子1 を控散する拡散機構4 と、上記弦機機構4 に運通し微粒子1 に力を加えることで1 側ずつ微粒子1 を分離する単離機構5 とを有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 微粒子を含む懸濁液を保持する懸濁液チ ャンパと、流体を流動する流動機構を有し、微粒子を鍛 送するための微粒子搬送機構において、上記懸濁液チャ ンバに連通し微粒子を拡散する拡散機構と、上記拡散機 構に連通し微粒子に力を加えることで1個ずつ微粒子を 分離する単離機構とを有することを特徴とする微粒子酸 送機構。

【請求項2】 上記拡散機構が、上記懸濁液チャンバに 流路を有し、上記流動機構により上記メイン流路および サイド流路の流量または圧力を制御することにより、徹 粒子を集合状態または凝集状態から拡散状態に移行させ ることを特徴とする語求項1記載の微粒子機送機構。

【請求項3】 上記サイド流路が上記メイン流路に対し て、微粒子表面の操性変化を起こす溶液を注入し、微粒 状態から拡散状態に移行することを特徴とする請求項2 記載の微粒子維送機構。

て、微粒子を含む懸濁波中に一定間隔で気体を注入する ことを特徴とする請求項2記載の徴粒子撤送機構。

【請求項5】 上記単離機構が微粒子の通過を検知し、 検知信号を出力する微粒子検知器と、該微粒子検知器の 出力信号に応じて微粒子に力を加えることで、微粒子の 移動方向を制御し単離する単離制御器と、単離された微 粒子を1個ずつ搬送するサンブル流路とから構成される ことを経衛とする請求項1記憶の微粒子機送機構。

【語水項6】 上記単離制御器が圧電体であり、該圧電 体上り発生する音響流により微粒子の移動方向を制御 し、単離することを特徴とする請求項5記載の微粒子姫 送機構。

【請求項7】 上記単離制御器が複数の流体加圧ポンプ から構成されており、該加圧ボンプを個別制御すること で微粒子の移動方向を制御し、単離することを特徴とす る請求項5記載の微粒子搬送機構。

【請求項8】 上記単欄制御器がメイン流路およびサイ ド流路に設けられた電極であり、該電極に電圧を加える ことにより微粒子懸濁液を電気泳動させることにより、 する請求項5記載の微粒子搬送機構。

【請求項9】 上記微粒子の一部もしくは全体が磁性材 料から構成されており、上記微粒子検知器が上記拡散機 構から上記単離機構の間の流路壁面を周回するように設 けられたコイルであり、該コイルの電流変化を検出する ことで磁気を帯びた徴粒子の通過を検知することを特徴 とする請求項5記載の微粒子機送機構。

【請求項10】 上記微粒子検知器が上記コイルの電流 を輸出する電流輸出回路と、該電流検出回路の信号変化 から磁気を告びた微粒子の速度を計算し、上記単雕制御 50

器へ出力する駆動同路から構成されていることを特徴と する請求項9記載の勧請子搬送装置。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】本発明は、種々の微粒子を有 する溶液中の目的の粒子を単離、搬送する微粒子搬送機 様に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、一枚または複数の基板上に微細化 連通したメイン流路と、該メイン流路に連通するサイド 10 した流路、反応槽および検出器などを集積化して、人口 から導入した化学物質の分析、同定、モニタリング等を 行う#-TAS (micro Total Analy sis Systemm)と呼ばれるシステム (例え ば、MEMS2000, pp. 739-744, K. 1 kuta, et、al.) が実現されようとしている。 μ-TASにおいては、半導体技術によって、流路や反 応槽等の構造を形成するのみならず、送液のためのマイ クロボンブ、マイクロバルブや反応炉のマイクロヒー タ、温度・圧力・p H等を測定するための検出器、光学 【請求項4】 上記サイド流路が上記メイン流路に対し 20 的検出用光ファイバーのフィッテング等に有効に用いら れている。

> 【0003】上記µ--TASは、装置を構成する要素自 体が小型で、且つ、全体が一体化して作製されるため、 分析対象の試料や反応試塞が微少ですね。 反応に要 する時間が短い。 信頼性が高い。 コストが安くでき る。等の特徴を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の μ-TASの場合、システム全体を小型化することによ 30 り、デッドボリューム (無効体稿) も微少になるとされ ているが、系をそのままスケールダウンしただけでは、 その絶対値は小さくなるものの、反応系全体の体積に対 する割合は小さくならない。また、微量なサンブルや試 薬の注入には、バルブに低いリーク率と高いコンダクタ ンスが要求される。このようなバルブは、必然的に複雑 な構造であり、コスト増の原因となる(例えば、μTA S2000, pp. 167-170, J. Mul. L.c. r, et. al) att, #TAS2000, pp20 5-208, C. Hong, et. al. Olijk, K 所望の流路へ微粒子を移動させ、単離することを特徴と 40 ルブに代わるものとして、単なる分岐を用いる方法も提 楽されているが、この手法においては用いるサンプルや 試薬に応じて流路設計する必要があり、複数サンプルや 試料への汎用性が低いほか、流速が低いとうまく作動し ないという欠点がある。

> 【0005】本発明は、上記課題に着目し、システムに おける反応器の一部として微粒子を利用し、システムの 系としてのデッドボリューム(無効体積)を小さくし、 種々の微粒子群から目的の粒子を単離、徹送する微粒子 搬送機構を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、微粒子を含む懸濁液を保持する懸濁液チャンパと、 流体を流動する流動機構を有し、微粒子を搬送するため の微粒子搬送機構において、上記懸濁液チャンパに連通 し微粒子を拡散する拡散機構と、上記拡散機構に連通し 微粒子に力を加えることで1個ずつ微粒子を分離する単 離機構とを有することを特徴とする。請求項2に記載の 発明は、上記拡散機構が、上記懸濁液チャンパに連通し たメイン流路と、該メイン流路に連通するサイド流路を

流路の流量または圧力を制御することにより、微粒子を 集合状態または凝集状態から拡散状態に移行させること

を特徴とする。 【0007】請求項3に記載の発明は、上記サイド流路 が上記メイン流路に対して、数粒子表面の極性変化を起 こす溶液を注入し、微粒子表面の極性変化に応じて微粒 子が集合状態または蜒集状態から拡散状態に移行するこ とを特徴とする。請求項4に記載の発明は、上記サイド 流路が上記メイン流路に対して、微粒子を含む懸濁液中 に一定開隔で気体を注入することを特徴とする。請求項 20 5に記載の発明は、上記単雕機構が微粒子の通過を検知 し、検知信号を出力する微粒子検知器と、該微粒子検知 器の出力信号に応じて徴粒子に力を加えることで、微粒 子の移動方向を制御し単離する単離制御器と、単離され た微粒子を1個ずつ機送する複数のサンブル流路とから 構成されることを特徴とする。請求項6に記載の発明 は、上記単離制御器が圧電体であり、該圧電体より発生 する音響流により微粒子の移動方向を制御し、単離する ことを特徴とする。請求項7に記載の発明は、上記単雕 御御黙が複数の流体加圧ボンブから構成されており、該 30 加圧ポンプを個別制御することで微粒子の移動方向を制 御し、単雕することを特徴とする。請求項8に記載の発 明は、上記単離制御器が上記メイン流路および上記サイ ド流路に設けられた電極であり、該電極に電圧を加える ことにより溶液を電気泳動させることにより、所望の上 沿流路へ微粒子を移動させ、単離することを特徴とす。 る。請求項9に記載の発明は、微粒子の一部もしくは全 体が磁性材料から構成されており、上記徹粒子検知器が 上記拡散機構から上記単雕機構の間の流路壁面を周回す を検出することで磁気微粒子の通過を検知することを特 徴とする。請求項10に記載の発明は、上記数粒子検知 器が上記コイルの電流を輸出する電流輸出回路と、該電 流輸出回路の信号変化から磁気微粒子の速度を計算し、 上記単離無御器へ出力する駆動回路から構成されている

ことを特徴とする。 [00008]

【発閉の実施の形態】本発明の第1の実施の形態を、図 而を参照して説明する。

【0009】図1性、本発明の第1の実施の形像に係る 50 溶液へと徐々に交換される。上記微粒子1であるODS

微粒子般送機構を主たる構成手段によって表した図であ り、徽粒子1を含む懸満液を保持する懸満液チャンバ2 と、流体を流動する流動機構3と、上記懸濁液チャンバ 2に運涌し微粒子1を拡散する拡散機構4と、上忽拡散 機構4に運通し微粒子1を1個ずつ分離する単離機構5 とから構成されている。本実施の形態において、流動機 構3にはポンプを使用し、微粒子1として内部に磁性体 を内包したODS(octadecylsilane (オクトアディシルシラン)以下同様) ビーズを用い

4

有し、上記流動機構により上記メイン流路およびサイド 10 る。上記拡散機構4の具体的な構成を、閉2を参照して 説明する。上記拡散機構 4 は、図1 で説明した懸濁液チ ャンパ2、流動機構3に運通したメイン流路6と、該メ イン流路6に連通する1本のサイド流路7とから構成さ れる。上記サイド流路7は、拡散溶媒流動機構8に接続 されており、これによって微粒子1の集合状態または凝 集状態を制御する拡散溶媒 9 をサイド流路 7 からメイン 流路6に輸送する。上記懸濁液チャンバ2、メイン流路 6 およびサイド流路 7 は、ガラス基板上に半導体技術に より数μm~数百μm程度に加工される。また、拡散溶 媒9はKCL(塩化カリウム、以下同様)水溶液とす

【0010】次に、上紀単離機構5の具体的な構成を、 図3 (A) を参照して説明する。

【0011】上記単離機構5には、内部流体に音響流を 発生させることで、微粒子1であるODSに力を加える 圧電体10がメイン流路6壁面外側に設けられ、この圧 電体10に向かい合うように、力を受けた微粒子1が単 輝されるサンプル流路11が形成されている。また、上 記拡散機構4から単離機構5の間には、メイン流路6壁 面を周回するようにコイル12が設けられ、このコイル 12に電流計13が接続されている。上記電流計13に は、さらに駆動回路14が接続された構成となってい る。上記圧電体10として表面と裏面にアルミ電極を形 成した2nO(酸化亜鉛)激膜をスパッタにより成膜し

【0012】上記構成を有する微粒子機送機構の作用を 説明する。微粒子1であるODSは、懸濁液チャンバ2 において、アセトニトリル溶剤に懸満した状態で保持さ れている。上記微粒子1であるODSは、アセトニトリ るように設けられたコイルであり、該コイルの電流変化 40 ル溶剤中では微粒子 1 が互いに引き合うため、集合状態 または凝集状態となっている。上記流動機構3のポンプ により懸濁液が流動すると、微粒子1であるODSは、 この状態で懸濁液チャンパ2から流動機構3を介して拡 散機構4に搬送される。

> 【0013】 一方、サイド流路7は、KCL水溶液で満 たされ、拡散溶媒流動機構8により、拡散溶媒9はサイ 下流路7からメイン流路6に輸送される。これにより、 メイン流路6とサイド流路7の交点付近で微粒子1であ るODS周辺の溶媒がアセトニトリル溶剤からKCし水

【0014】また、上記拡散機構4と単離機構5の間に は、メイン流路 6 壁面を周囲するように微粒子検知器と 体を内包したODSがここを通過すると、コイル12に 電流が発生し、微粒子1であるODSの通過が検知でき る。上記電流値は電流計13で測定され、駆動回路14 へ入力される。この駆動回路14では電流値の変化から 微粒子1であるODSの速度を計算し、圧電体10であ るZnO薄膜が設置されている壁面近接に、微粒子1で あるODSが搬送されるタイミングで圧電体10を駆動 する。上記駆動回路14により電圧駆動された圧電体1 0は、図3 (B) に示すように、流路壁面を介して内部 の流体中に音懸流Sを発生させる。

【0015】さらに、ZnO薄膜で音響流を発生させる タイミングを、図3 (C)を参照して説明する。微粒子 1 であるODSがコイル12に差し掛かる(t=t0) と、微粒子1であるODS内部の磁性体の影響で、コイ ル12に電流が発生し始める。やがて微粒子1である() DSがコイル12を通過し終わる(t=t1)と、電流 は発生しなくなる。このときコイル12の長さLcは既 知であるから、微粒子1であるODSの移動速度vは、 【数1】

$$\mathbf{v} = \mathbf{L}_{c} / (\mathbf{t}_{1} - \mathbf{t}_{0})$$

となる。

【0016】 コイル12から圧電体10までの長さしp についても既知であり、且つ、微粒子1であるODSに 新たに外力が加わらない限り、移動速度は一定(v)で あるので、微粒子1であるODSが圧電体10に倒達す ると予想される時間 (1=12) は、次式で定義され

[0017]

[数2]

$$\mathbf{t}_2 = \mathbf{L}_p / \mathbf{v} + \mathbf{t}_1$$

【0018】駆動回路14は、上式で得られた時間(タ

814は、記号で得られた時間(ター [数7]
$$\mathbf{F}_{\mathbf{x}} = -\mathbf{v} (\nabla \cdot (\rho_{\mathbf{w}} \mathbf{v})) - ((\rho_{\mathbf{w}} \mathbf{v}) \cdot \nabla) \mathbf{v}$$

【0025】F(v)の非線形性とnuの分散を無視す ると、数式4は従来のニュートンの式

[0026]

[数8]

イミング) に、圧電体10の2n0額を電圧駆動し、流 路内部に音響流Sを発生させるのである。

【0019】ところで、音響流Sとは、音波の伝摘髪帽 中に音響エネルギー窓度の不均一が存在すると、流体機 質中にも作用し、音波の振動的な運動とは異なった定常 な流体運動を生じる場合に、伝搬経路において粘性など のよる音響エネルギーの散逸があると両者の間に差が生 じ、その圧力差が駆動力となって、その流体要素を音波 の伝搬方向に押し流すことである。

してコイル12が設けられており、微粒子1である蘇性 10 【0020】すなわち、音響流Sの駆動力は、音波伝搬 における吸収減衰が駆動力を発生する。特にその駆動力 は伝搬過程でもたらされる伝搬波形の歪み(高調波)に 依存するところが大きい。また、一般に周波数が高いほ ど吸収減衰は大きく、音響流Sの流速は急激に増大す る。従って、局所的に鋭い音響流Sを発生させるには、 音源をなるべく微少にし、高周波数で、且つ歪み(高調 波) が発生しやすい基本波形による駆動が望ましい。流 体の動きは、ナビエーストークスの式により次式のよう に与えられる。

20 【数3】

$$\rho_{w} \frac{\mathbf{D}\mathbf{v}}{\mathbf{D}\mathbf{t}} = \nabla \cdot \mathbf{T}$$

【0021】ここで、vは音波の粒子速度ベクトル、T は歪デンソル、カルは音波の密度である。

[数4]

$$\frac{\mathbf{D}\mathbf{v}}{\mathbf{D}\mathbf{t}} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{t}} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}$$

30 【0022】連続の式

【数5】

$$-\frac{\partial \rho_{w}}{\partial \mathbf{t}} = \nabla \cdot (\rho_{w} \mathbf{v})$$

を用いると、 [0023]

[数6]

40

$$\frac{\partial \rho_{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{t}} - \nabla \cdot \mathbf{T} = \mathbf{F_{s}}$$

が得られる。ここで、

[0024] [数7]

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{r}} = \nabla \cdot \mathbf{T}$$

へと単純化できる。ここで、pnは平均密度である。 50 【0027】図4は、メイン流路6の側面に設けられた

圧電体から発生する音響流を模式化した図である。圧電 体の幅が2Wであるとき、音響流の幅も2Wとなる。x 軸は音響流の進行方向である。

【0028】図4において、数式8の解は次式で与えら れる-

$$v_0 \cos (\omega t - \beta | x |) \exp (-\alpha | x |)$$

【0 0 2 9】 v o は振幅、ωは駆動(基本) 周波数、α および8は各々減衰常数、伝達係数である。音響領域が 10 性の液体であれば良く、他の水溶液や純水でも良い。さ 流体の流れによって影響を受けないと仮定すれば、数式 4中のFは、流体の駆動力として考えることができる。 ここで、正映の駆動力は、

[0030]

$$\vec{\mathbf{F}} = -\rho_0 \ (\mathbf{v} \ (\nabla \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \ \mathbf{v})$$

数式9を数式10に代入すると、

[0031] [数11]

$$\overline{F_x} = \alpha \rho_0 (|v_0|)^2 \exp(-2\alpha x) =$$

$$P \frac{2\rho_0 \alpha}{7 \cdot h} \exp(-2\alpha x)$$

【0032】ここで、Aは圧電体10の励起範囲、Z1 は流体の音響インピーダンス、P=2-1Z1A | Vo | 2は、圧電体10から放射される総音響パワーであ る。ここで、一般に圧電体10の解みは ω^{-1} に比例す るため、圧能体 1 0 の電気的アドミッタンスはω2Λに 比例する。従って、音響源とインピーダンスマッチング 30 をとるために、Aはω-2に比例するように設計される べきである。また、ααω²である。

【0033】従って、数式11によれば、Fはω4に比 例して増大することが示される。

【0034】本実施の形態として、圧電体10として2 n O 就聴を使用したのは、高層波を発生し易く、スパッ タによる薄膜製造が容易であるという理由による。さら に、駆動波形を矩形波とすることで、波形の立ち上がり 及び立ち下がりにおいて、歪(高調波)を容易に発生さ 流Sの進行方向へとその移動方向を速やかに変更し、サ ンプル流路11へと単離することができる。

【0035】上記第1の家庭の形態によれば、以下の効 果を有する。微粒子搬送機構は単離手段として音響流を 利用するため、例えば微粒子表面に修飾されている生体 分子にダメージを与えることがない。また、局所的に鋭 い音響流を発生させることができるので、サンプル流路 へ1個の微粒子をすることが可能である。

【0036】なお、上記第1の実施の形態における各構 成は、各種の変形、変更が可能である。例えば、メイン 50 流路19に向って輸送される。一方、サイド流路19

流路6およびサンプル流路11はガラス基板である必要 はなく、微細加工できる材質、例えばシリコン基板であ っても良い。また、サンプル流路11およびそれに対向 する圧能体10を1つの組み合わせとし、これらを複数 配置することができる。

【0037】また、音響流は音波の特性時間よりも十分 遅い現象であるので、圧電体10からの波形は矩形波撃 動のみならず、三角波、連続波、バースト波駆動でも良 い。さらに、拡散溶液9は、KCL水溶液以外でも、水溶 らに、微粒子検知器はコイル以外でも良く、例えば、図 5のように発光ダイオード15とフォトディテクタ16 を組み合せて、微粒子の通過を光学的に検出する機構で も構わない。また、種々の微粒子群から目的の粒子を単 雕、搬送するために、光学的に粒子の大きさや色等を検 知することで分離する機構であっても良い。そして、こ の場合、微粒子は内部に磁性体を内包する必要がなくな

【0038】 本発明の第2の実施の形態を、図6を参照 20 して説明する。図6は、第2の実施の形態の拡散機構を 主たる構成手段によって表した図で、図1に示された懸 濁波チャンパ2に連通したメイン流路6と、流動機構の …つである瞬濁液チャンパ2から微粒子1に圧を加え て、メイン流路6に誘導する懸濁液流動機構17と、該 メイン流路6に連動する3本のサイド流路18、19、 20とから構成されている。上記サイド流路18.1 9、20とメイン流路6は、4本が直交するように配置 されている。メイン流路6と直交する1本のサイド流路 18は、拡散溶液21を加圧する拡散溶媒流動機構22 に後方で接続している。上記サイド流路19は、メイン 流路6と搬送液流動機構23に後方に連通している。ま た、サイド流路20は、メイン流路6、サイド流路18 およびサイド流路19の交点において、サイド流路18 に直列に接続されている。

【0039】本実施の形態の場合、懸濁液流動機構1 7、拡散溶媒流動機構22および順送液流動機構23に はポンプを使用し、微粒子1として内部に磁性体を内包 したODSビーズを用いる。また、メイン流路 6 および サイド流路18~20は、ガラス基板上に半導体技術に せることができるため、微粒子1であるODSは、音響 40 より数μm~数百μm程度のサイズに加工される。さら に、懸濁液中の溶媒としては、微粒子1であるODSを 集合、凝集状態にするアセトニトリル溶剤を用いる。さ らに、サイド流路18の拡散密媒21およびサイド流路 19の搬送液には、微粒子1であるODSの集合状態ま たは凝集状態を解除し、拡散させるKCL水溶液を採用 する。

> 【0040】上記構成を有する第2の実施の形態の作用 を説明する。上記懸濁液流動機構17のボンブにより、 微粒子1であるODS懸濁液はメイン流路6からサイド

(6)

は、懸濁液の溶媒と同じアセトニトリル溶剤に満たされ ており、搬送液流動機構23のポンプによりメイン流路 6に向って輸送される。また、拡散溶媒21であるKC し水溶液は、サイド流路18に満たされ、拡散溶媒流動 機構22のボンブにより、サイド流路18からサイド流 路20に向って輸送される。各流路6、18~20から の流れは4本の流路6、18~20の交点で混合される が、メイン流路6の懸濁液はサイド流路18およびサイ ド流路19からの拡散溶媒21 (KCL水溶液) に接触 することで、それまでの凝集状態から個々の微粒子1 (ODS) が次々に集合体からはずれて拡散状態へと移 行するとともに、拡散溶媒21と混合し流路18~20 内の圧力差によって、サイド流路20へと輸送される。 【0041】上記第2の実施の形態によれば、以下の効 果を有する。上記拡散機構は3つのサイド流路を有し、 これらのメイン流路との交点において、メイン流路と2 つのサイド流路を加圧することで、微粒子(ODS)を 特定のサイド流路のみに輸送するとともに、それ以外の 流路への流体の逆流を助げるできる。また、上記4本の 流路の交点において、微粒子 (ODS) 周囲の溶媒を局 20 所的に交換できるので、集合・凝集状態の微粒子(OD S) を急激に個別に分離することが可能である。なお、 第2の実施の形態における各構成は、各種の変形、変更 が可能である。

【0042】例えば、各流路はガラス基板である必要は なく、微細加工できる材質、例えば、シリコン基板であ っても良い。また、拡散溶液は、KCL水溶液以外で も、水溶液の液体であれば良く、他の水溶液や純水でも 良い。また、微粒子は内部に磁性体を内包していないO DSであっても良い。

【0043】本発明の第3の実施の形態について、図7 (A)、(B)を参照して説明する。図7(A)は、本 実施の形態の拡散機構を主たる構成手段によって表した 図であり、竪濁波チャンバ2に連通したメイン流路6 と、懸濁液チャンバ2から懸濁液をメイン流路6に送る 流動機構3 (図1に図示)と、該メイン流路6に連通す る1本のサイド流路24と、該サイド流路24を介して メイン流路6に気体を輸送する気体流動機構25から構 成される。なお、メイン流路6からサイド流路24への 流体の侵入を防止するため、メイン流路6およびサイド 40 あれば良い。 流路24の内部は、はっ水加工されている。メイン流路 6 は微粒子 1 が進行方向に 2 列になって流動しないよう **☆幅で作製されている。また、サイド流路24の大きさ** は微粒子1の径より十分小さく作製されている。本実施 の形能の場合、流動機構3と気体流動機構25にはボン プを使用し、微粒子1としてガラスピーズを用いる。上 記微粒子1としてガラスビーズが懸濁されている懸濁液 の溶媒には、純水を使用している。また、上記サイド流 路24を満たす気体には、水への溶解度の低い塗素を用

10 は、ガラス基板上に半導体技術により数am~数百am 程度のサイズに加工されている。

【0044】上記第3の実施の形態の作用を、図7 (B) を参照して説明する。上記微粒子1であるガラス ビーズを含む懸濁液は、流動機構3のポンプにより、態 濁液チャンパ2からメイン流路6に輸送される。他方、 気体流動機構25からメイン流路6へ輸送された気体窓 素は、メイン流路6において気泡として徐々に大きくな り、ある大きさになった時点でサイド流路24から乖離 10 し、単体の気泡25aとして懸濁液の流速にのって移動 していく。これは、はっ水加工された流路内部における 気体25aと液体の表面エネルギーの差を利用したもの で、気体25 a がサイド流路24から季離するときのサ イズsは、メイン流路6サイズW、サイド流路24サイ ズw、メイン流路6における純水の圧力P、サイド流路 24における気体窒素の圧力p、気体25 a および液体 の表面エネルギーに依存する。例えば、メイン流路6サ イズWが小さい場合、気泡25aサイズsを大きくする ことができる。また、サイド流路24の流速 u がメイン 流路6の流速 V よりも十分大きい場合、乖離時の気泡サ イズsは大きくなるとともに、単位時間当たり数多くの 気泡をメイン流路6中に発生させることができるため、 懸濁している微粒子1を気泡で遮ることにより拡散させ ることができる。なお、メイン流路6およびサイド流路 2.4の内部は、はっ水加工されているので、サイド流路 24が加圧状態であれば、サイド流路24へ純水が侵入

【0045】上記第3の実施の形態によれば、以下の効 果を有する。拡散機構はサイド流路とメイン流路との交 30 点において、最適な流路幅、流路圧を選択することによ り、気体窒素の気泡により微粒子であるガラスビーズの

することはない。

拡散が可能である。 【0046】 なお、第2の実施の形態における各構成 は、各種の変形、変更が可能である。

【0047】例えば、流路はガラス基板である必要はな く、微細加工できる材質、例えば、シリコン基板であっ ても良い。また、微粒子はガラスピーズ以外の微粒子、 例えばボリスチレンビーズなどであっても良い。さら に、気体は窓素以外にも、水に対して低溶解度の気体で

【0048】本発明の第4の実施の形態を、図8

(A) . (B) を参照して説明する。図8は、本実施の 形態の単離機構を主たる構成手段によって表した図で、 懸濁液チャンバ2 (図1に図示) に連通したメイン流路 6と、該メイン流路6に連通する1本のサンブル流路2 6と、上記メイン流路6の両サイドから連通する2本の サイド流路27、28から構成されている。

【0049】上記サイド流路27、28がメイン流路6 の流れ方向に対して後方から連通し、サンプル流路26 いる。さらに、上記メイン流路6およびサイド流路24 50 は、サイド流路27、28とメイン流路6の交点より下 (7)

12

手において、メイン流路6を挟みサイド流路28に対向 するように配置されている。各サイド流路27、28は 微粒子1 が懸濁している懸濁液中の溶媒と同じ溶媒で満 たされており、各々のサイド流路27、28後方にはポ ンプ29、30が設けられている。また、微粒子検出器 として、発光ダイオード31とフォトディテクター32 がメイン流路6の流れの上手に配置されている。上記フ ォトディテクター32は、上述したサイド流路のポンプ 29、30を駆動する駆動回路33に接続されている。 1に図示)にはボンプを使用し、微粒子1としてポリス チレンビーズを用いる。さらに、メイン流路6およびサ イド流路27、28は、ガラス基板上に半導体技術によ り数μm~数百μm程度のサイズに加工される。また、 懸濁液中の溶媒としては純水を用いる。

【0050】上記第4の実施の形態の形態の作用を、図 8 (B) を参照して説明する。ポリスチレンビーズ1 懸 濁液は、流動機構3のポンプにより、メイン流路6中を 輸送され、途中フォトディテクター32により発光ダイ は駆動回路33に入力され、ここで微粒子1の通過によ る光量の減少とその時間変化から、微粒子1 (ボリスチ レンビーズ)の移動速度が計算される。上記駆動回路3 3は、さらにその計算結果に従って、ポンプ29および ポンプ30の吐出圧p 1およびp 2を制御する。ここ で、各ポンプ29、30はサイド流路27、28に対し てインバルス的に圧を加えるので、メイン流路6の微粒 イ1は急激に加圧され、その移動方向を変化させられ 例えば、図8(A)のように、ボンブ29の吐出圧 p 1 よりもポンプ30の吐出圧 p 2の方が大きい場合 (p1<p2>)、微粒子1のポリスチレンビーズはメ イン流路6中をそのまま移動する。逆に、図8(B)の ように、ボンブ29の吐出圧p1だけが駆動される場 合、もしくはポンプ30の吐出圧p2よりも十分大きい 場合(p1<<p>には、微粒子1のポリスチレンビ ーズはメイン流路6からサンフル流路26に加圧され、 サンプル流路26の方向に単離される。

【0.051】上記第4の実施の形能によれば、以下の効 果を有する。本実施の形態によれば、単離機構は2つの て、ボリスチレンビーズの通過の検知およびその移動連 度に応じた駆動範囲によるボンブの最適駆動により、サ イド流路から純水をインバルス的に吐出するので、ボリ スチレンビーズは急激に加圧される。その移動方向はボ ンプの吐出圧の関係により、メイン流路をそのまま移動 するか、サンブル流路へと変化させるかを制御できるた め、ポリスチレンビーズを個別に分離することが可能で

【0052】なお、第4の実施の形態における各構成 は、各種の変形、変更が可能である。例えば、流路はガ 50 【0056】上記第5の実施の形態によれば、以下の効

ラス基板である必要はなく、微細加工できる材質、例え ば、シリコン基板であっても良い。また、ボリスチレン ビーズの代わりに、細胞、生体分子を修飾した高分子ビ ーズ、ガラスビーズ、磁性ビーズなどであっても良い。 さらに、懸濁液の溶媒は水溶液の液体であれば良く、他 の水溶液や純水でも良い。

【0053】本発明の第5の実施の形態について、図9 を参照して説明する。図9は本実施の形態の単離機構を 主たる構成手段によって表した図で、拡散機構4(図1 本実施の形態の場合、懸濁液を流動する流動機構3 (図 10 に図示)に連通したメイン流路6に連通するサイド流路 33と、メイン流路6に直交したサイド流路34とサン プル流路35が構成されている。各サイド流路33、3 4には微粒子が懸濁している懸濁液中の溶媒と同じ溶媒 で満たされており、メイン流路6、サイド流路33、3 4およびサンプル流路35には、各々電極36、37、 38、39が設けられている。また、微粒子検出器とし て、発光ダイオード40とフォトディテクター41がメ イン流路6の流れの下手に配置されている。上記フォト ディテクタール1は、上述したメイン流路6およびサイ オード31の発光量変化が測定される。この発光量変化 20 ド流路32、34の電極36、37、38およびサンプ ル流路の電極39を駆動するための駆動回路42に接続 されている。本実施の形態において、各電極間に電気勾 配を発生させ、その電気勾配により液体が移動する電気 浸透効果を利用する。また、微粒子1としてボリスチレ ンビーズを用いる。メイン流路6およびサイド流路3 3、34は、ガラス基板上に半導体技術により数 µ m~ 数百μm程度のサイズに加工される。懸濁液中の溶媒と して緋水を用いる。

【0054】上記第5の実施の形態の作用を説明する。 30 【0055】メイン流路6およびサイド流路33、34 の電極36、38の間に生じる電気勾配により、ボリス チレンビーズ懸濁液はメイン流路6中を輸送され、途中 フォトディテクター41により発光ダイオード40の発 光量変化が測定される。この発光量変化は駆動回路42 に入力され、ここで微粒子1の通過による光量の減少と その時間変化から、微粒子1 (ポチスチレンビーズ) の 移動速度が計算される。上記駆動回路42は、さらに、 その計算結果に従って、サイド流路33、34の電極3 7. 38の間の衝気勾配を制御する。ここで、各電極3 サイド流路を有し、これらとメイン流路との交点におい 40 6~39間の電気勾配は、電極39が最も低くなるよう にバランスされるため、メイン流略6の微粒子1は、そ の移動方向を電極39へと変化させられる。例えば、電 気勾配の関係が電極36>>電極37>電機38>>電 極39間であるとき、電気浸透流は、電極36からメイ ン流路6、サイド流路33、34、サンブル流路35へ 向かって発生するが、電極39で電気勾配が最も低くな っているため、ボリスチレンビーズは、サイド流路3 3、34へ入りこむことなく、メイン流路6からサンプ ル流路35へと移動し、その方向に単離される。

果を有する。本実施の形態における単離機構は2つのサ イド流路を有し、これらとメイン流路との交点におい て、ポリスチレンビーズの通過の検知およびその移動速 度に応じた駆動回路による各電極の最適駆動により、メ イン流路、サイド流路、サンプル流路に電気勾配を発生 させ、最小電気勾配の電極に向かって流れる電気浸透に より、ポリスチレンビーズを移動させることができる。 その移動方向は各電極間の電気勾配の関係により、メイ ン流路をそのまま移動するか、サンプル流路へと変化さ せるかを制御できるため、ボリスチレンビーズを個別に 10 成図。 分離することが可能である。

【0057】なお、木実施の形態における各構成は、各 種の変形、変更が可能である。例えば、流路はガラス基 おでかる必要はなく、微細加工できる材質、例えば、シ リコン基板であっても良い。また、ポリスチレンビーズ の代わりに、細胞、生体分子を修飾した高分子ピーズ、 ガラスビーズ、磁性ビーズなどであっても良い。懸濁液 の溶媒は水溶液の液体であれば良く、他の水溶液や純水 でもない。

[0058]

【発明の効果】本発明によれば、システムにおける反応 器の一部として微粒子を利用し、システムの系としての デッドボリューム (無効体積) を小さくし、種々の微粒 子群から目的の粒子を単離、搬送する微粒子撒送機構を 提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態におけるプロック

図.

14 【図2】本発明の第1の実施の形態における拡散機構の 構成図。

【図3】 本発明の第1の実施の形能における単雄機構の 説明図であり、(A) は構成図、(B) は原理説明図、

(C) は動作説明図。 【図4】 本発明の第1の実施の形態における圧電体から

発生する音響流の模式図。 【図5】 本発明の第1の実施の形態における変形例の構

【図6】本発明の第2の実施の形態における拡散機構の

構成図。 【図7】 本登明の第3の宝施の形態における拡散機構を 表す図であり、(A)は、構成図、(B)は、動作説明

【図8】本発明の第4の実施の形態における単離機構を 表す図であり、(A)は、構成図、(B)は、動作説明

【図9】本発明の第5の実施の形態における単離機構の 20 構成図。

【符号の説明】

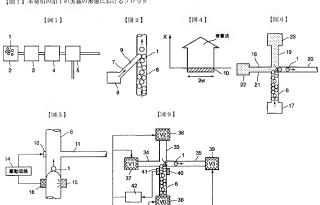
1 微粒子

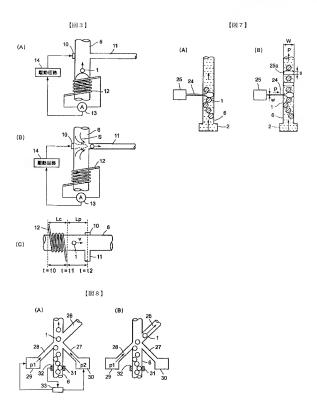
2 懸濁液チャンバ

3 流動機構

4 拡散機構

斑餅機構





.....